

2025年度 研究助成 公募情報

(必ず募集团体のホームページの内容をご確認ください。)

NO.168	2025年 共同研究公募制度
研究助成等団体名	東京エレクトロン(株)
団体締切日	2025年7月28日(月) ～ 8月12日(火) 必着
助成対象者	【公募対象研究者】 日本国内の大学および大学院（国公立、私立問わず）、高等専門学校、その他公的研究開発機関のいずれかに所属し、該当機関において自律的な研究をおこなうことが可能な研究者を対象とします。 営利事業を目的とした法人に所属する研究者および、研究機関に所属しない個人は対象としません
助成金額	【研究費用】 ① 大型研究 年間 1,500 万円以内、3 年間総額 4,500 万円を上限とする。 ② 中型研究 年間 500 万円以内、3 年間総額 1,500 万円を上限とする。 ③ 小型研究 年間 150 万円以内、3 年間総額 450 万円を上限とする。
助成事業概要等	【研究対象領域】 ・当社製品である半導体製造装置（成膜、コータ／デベロッパ、エッチング、洗浄、プローバ、3次元実装など）および、ディスプレイ製造装置に関する基盤技術や応用技術に関する研究、特にデバイス製造における新たなニーズに適合する研究 ・上記に関連し、将来的な当社の事業領域への貢献が期待される、独創的かつ挑戦的なアカデミックな視点からのシーズ技術の研究（材料、プロセス、ロボティクス、計測、シミュレーション、制御、AI活用など含む）
備考	—

※応募に関するお問い合わせは各部局の担当者までお願いします。